#### LASER BEAM MACHINE

Publication number: JP4300084 Publication date: 1992-10-23

Inventor: SHINONAGA HIDEYUKI

Applicant: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

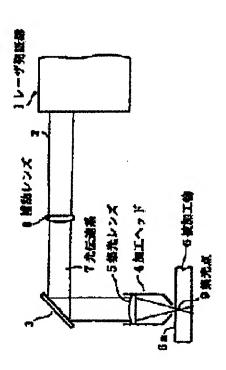
Application number: JP19910064131 19910328 Priority number(s): #JP49910064131 19910328

PURPOSE:To execute cutting without

Report a data error here

### Abstract of JP4300084

necessity of the change of defocus quantity at the piercing time and the cutting time and to improve the working efficiency. CONSTITUTION: An auxiliary lens 8 of long focus distance is interposed in the light transmitting system 7 between the laser oscillator and the condensing lens 5 in the machining head 4, and also the piercing and the cutting is executed by setting the converging point 9 of the laser beam 2 with the condensing lens 5 being made so as to be lower from the front surface 6a of the material 6 to be machined, the piercing and the cutting is executed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平4-300084

(43)公開日 平成4年(1992)10月23日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別配号

庁内整理番号

技術表示箇所

B23K 26/00

330

7920-4E

26/04

C 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-64131

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出頭日

平成3年(1991)3月28日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 篠永 秀之

三重県三重郡朝日町大字縄生2121番地 株

式会社東芝三重工場内

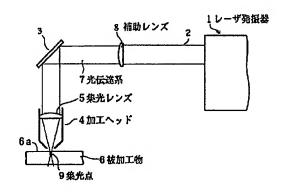
(74)代理人 弁理士 則近 憲佑

(54) 【発明の名称】 レーザ加工機

## (57)【要約】

【目的】 ピアシング時と切断時とでデフォーカス量の変更を必要とせずに切断加工を行うことができ、ひいては加工効率の向上を図り得る。

【構成】 レーザ発振器1と加工ヘッド4内の集光レンズ5との間の光伝達系7中に焦点距離の長い補助レンズ8を介在させると共に、集光レンズ5によるレーザ光2の集光点9を被加工物6の表面6aより下方となるように股定して、ピアシング及び切断を行う。



#### 【特許讃求の範囲】

【請求項1】 レーザ発振器から発せられたレーザ光 を、光伝達系を介して加工ヘッドに導き、この加工ヘッ ド内に設けられた集光レンズを介して被加工物に照射す ることによりその披加工物の切断加工を行うようにした レーザ加工機において、前配光伝達系中に焦点距離の長 い補助レンズを介在させると共に、前配集光レンズによ るレーザ光の集光点を被加工物の表面より下方となるよ うに設定したことを特徴とするレーザ加工機。

#### 【発明の詳細な説明】

[発明の目的]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は被加工物の切断加工を行 うのに好適するレーザ加工機に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザ加工機により被加工物の切断加工 を行う場合、通常、切断用の起点を作るために、まずビ アシングと呼ばれる小さい貫通した穴明け加工を行う。

【0003】この穴は、切断形状を形成する上では必要 としないものであるため、貫通していればどの様な形状 20 提供するにある。 でも切断時に利用することができるものである。ところ が、ピアシング時に照射するレーザ光により被加工物の 穴の周辺が必要以上に加熱されると、加熱された部分と 加熱されていない部分とで切断時の条件が異なるため、 良好な切断加工を行うことが困難になりやすい。このた め、ピアシングを行う場合には、パルス発振のレーザ光 を使用し、かつ照射時間を短くして、被加工物に対する 加熱を抑えた条件が適用されている。

【0004】そして、このような穴明け加工を行った ザ光を走査することによって切断を行い、製品を作り出 している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】レーザ加工機から発せ られるレーザ光は、加工ヘッドの内部に設置された集光 レンズにより集光された状態で被加工物に照射されるた め、エネルギー密度の高い領域は狭く、集光点近傍に限 られる。従って、ピアシングや切断を行う場合、集光点 を被加工物の表面近傍に設定して実施するが、被加工物 の板厚によって設定条件が異なってくる。

【0006】レーザ光の集光点を被加工物の表面に対し てどの位置に設定するかが、レーザ加工条件の一つであ り、一般にこの値をデフォーカス母と称している。この デフォーカス量は、集光点が被加工物の表面より上方と なる場合をプラス、下方となる場合をマイナスとしてい

【0007】被加工物の板厚が厚くなる場合、切断時で のデフォーカス量の最適値は、プラス側であるが、これ に対してピアシング時でのデフォーカス量は、ピアシン グに要する時間を最短にするにはゼロからマイナス側の 50 配設されており、レーザ光2をこの集光レンズ5により

設定が必要である。すなわち、ピアシング時でのデフォ 一カス量を最適値に設定すると(ゼロからマイナス側の **設定すると)、その設定値は切断時での最適値(プラス** 側) とは異なった値となってしまう。

2

【0008】従って、両加工を最適条件で実施するに は、それらピアシングと切断との加工を切り換えるごと に、デフォーカス量、すなわち被加工物の表面に対する 集光点の位置を変更する必要がある。しかしながら、そ のような変更を行うためには加工ヘッドが複雑化し、ま 10 た操作が煩雑となるため、一般的には切断時のデフォー カス量に設定してピアシングを行っている。このように した場合には、ピアシング時において穴が貫通するまで の時間が長くなり、ひいては加工に要する全体の時間が 長くなるため、加工効率が悪くなるという問題点があ る。

【0009】本発明は上配事情に鑑みてなされたもので あり、その目的は、ピアシング時と切断時とでデフォー カス量の変更を必要とせずに切断加工を行うことがで き、ひいては加工効率の向上を図り得るレーザ加工機を

「発明の構成」

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を 違成するために、レーザ発振器から発せられたレーザ光 を、光伝達系を介してレーザ加工ヘッドに導き、このレ ーザ加工ヘッド内に設けられた集光レンズを介して被加 工物に照射することによりその被加工物の切断加工を行 うようにしたレーザ加工機において、前配光伝達系中に 焦点距離の長い補助レンズを介在させると共に、前配集 後、被加工物の切断条件により、必要とする形状にレー 30 光レンズによるレーザ光の集光点を被加工物の表面より 下方となるように設定したことを特徴とするものであ る。

[0011]

【作用】光伝達系中に焦点距離の長い補助レンズを介在 させることにより、切断時でのデフォーカス量の最適値 が、従来プラス側のみであったものが、マイナス側にも できることがわかった。このことにより、切断時でのデ フォーカス量の最適値をピアシング時でのデフォーカス **虽の最適値と同じマイナス側の値に設定することができ** 40 るようになるから、ピアシング時と切断時とでデフォー カス量を変更する必要がなくなり、しかもピアシングを 短時間で行うことが可能となり、ひいては切断加工を効 率良く行うことができるようになる。

[0012]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照 して説明する。まず図1において、レーザ発振器1から 発せられるレーザ光2は、反射ミラーから成るビームペ ンダ3により向きを変えられて加工ヘッド4に導かれる ようになっている。加工ヘッド4内には集光レンズ5が **集光した状態で被加工物6に照射することによって、被** 加工物6の加工を行うようになっている。

【0013】而して、上記レーザ発振器1と集光レンズ 5との間の光伝達系?において、レーザ発振器1とビー ムベンダ3との間に、焦点距離の長い凸レンズから成る 補助レンズ8を配設している。またこのとき、上記集光 レンズ5により集光されたレーザ光2の集光点9を、被 加工物6の表面6 aより下方(内部)となるように設定 している。

配補助レンズ8を介在させた本実施例構成の場合と、補 助レンズを介在させない従来構成の場合とのレーザ切断 性能を比較した実験結果を図2に示す。実験は、被加工 物6として板厚が16㎜の軟鋼材を用い、これを切断加 工したときのものである。また、本実施例においては、 補助レンズ8としては焦点距離が10インチのものを用 いて行った。

【0015】この図2においては、被加工物の表面に対 する集光点の位置、すなわちデフォーカス量を縦軸に取 り、切断加工時にドロスの着かない良好な切断が可能な 20 場合を白抜きの丸で示し、それ以外の良好な切断が得ら れない場合を黒塗りの丸で示している。

【0016】この図2から明らかなように、従来構成の 場合には、良好な切断が可能な場合のデフォーカス量の 領域がブラス側に集中しており、マイナス側では良好な 切断が得られないものである。これに対し、本実施例構 成の場合には、良好な切断が可能な場合のデフォーカス 母の領域が、プラス側に加えて、マイナス側にもあるこ とがわかる。従って、本実施例の構成においては、切断 時の設定デフォーカス量をマイナス側、すなわち集光点 30 9が被加工物6の表面6aより下方となるように設定し た場合でも良好な切断を行うことができるのである。

【0017】一方、ピアシング時における設定デフォー カス景と、被加工物を貫通するまでに要する時間との関 係を疫す代表的なデータを図3に示す。この場合、質通 に要する時間を縦軸に取り、設定デフォーカス量を横軸 に取って示している。

【0018】この図3において、設定デフォーカス量が

プラス側からマイナス側になるにしたがって、貫通に要 する時間が短くなっているが、ゼロを境にほとんど一定 となっている。すなわち、ピアシングに要する時間を短 くするデフォーカス量は、ゼロからマイナス側であるこ とがわかる。

【0019】従って、本実施例の構成を採用することに より、上述したように良好な切断が可能な切断時の設定 デフォーカス量も、ピアシングに要する時間を短くする デフォーカス虽と同じマイナス側に設定することができ 【0014】ここで、上述したように光伝達系7中に上 10 るため、ピアシングと切断とを繰り返して行う切断加工 においてもデフォーカス量を変更する必要がなく、しか もピアシングに要する時間も短くでき、よって切断加工 を効率良く行うことができるものである。

> 【0020】なお、上記した実施例においては、光伝達 系7中に焦点距離の長い補助レンズ8を1枚介在させた 場合を例示したが、複数枚のレンズを組み合わせて介在 させても良い。

#### [0021]

【発明の効果】以上の記述にて明らかなように、本発明 によれば、レーザ発振器と加工ヘッド内の集光レンズと の間の光伝達系中に焦点距離の長い補助レンズを介在さ せることにより、切断時でのデフォーカス量の最適値を ピアシング時でのデフォーカス量の最適値と同じマイナ ス側の値に設定して切断加工を行うことが可能となる。 これにより、ピアシング時と切断時とでデフォーカス量 を変更する必要がなくなり、しかもピアシングを短時間 で行うことが可能となるから、切断加工を効率良く行う ことができるようになる

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す概略的構成図

【図2】切断時におけるデフォーカス量と切断性能との 関係を示す図

【図3】ピアシング時におけるデフォーカス量と貫通に 要する時間との関係を示す図

#### 【符号の説明】

1はレーザ発振器、2はレーザ光、4は加工ヘッド、5 は集光レンズ、6は被加工物、7は光伝達系、8は補助 レンズ、9は集光点を示す。

[図3]

